## 19 日本国特許庁(JP)

00 特許出願公開

# ② 公 開 特 許 公 報 (A) 平2−124448

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

每公開 平成2年(1990)5月11日

G 01 N 21/35

Z 7458-2G

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全7頁)

**ᡚ発明の名称** フロンガス濃度検出方法および装置

②特 顧 昭63-277630

②出 願 昭63(1988)11月1日

⑫発 明 者 松 本 勝 大阪府大阪市東区平野町5丁目1番地 大阪瓦斯株式会社

内

⑩発 明 者 浜 田 博 文 大阪府大阪市東区平野町5丁目1番地 大阪瓦斯株式会社

内

②発明者 小林 茂子 大阪府大阪市東区平野町5丁目1番地 大阪瓦斯株式会社

内

⑪出 顕 人 大阪瓦斯株式会社

大阪府大阪市東区平野町5丁目1番地

砲代 理 人 弁理士 西教 圭一郎 外2名

#### 明経 音

## 1、発明の名称

フロンガス濃度検出方法および装置

#### 2. 特許請求の範囲

(1)フロンガスを含む被測定ガスが流過されるサンプルセルと、フロンガスのC-F伸縮援動モードの波長を含む赤外線を吸収しないガスを封入した比較セルとに、前記赤外線を照射し、

サンアルセルと比較セルとをそれぞれ通過した 前記赤外級の強度に基づいてフロンガス濃度を検 出することを特徴とするフロンガス濃度検出方法。 (2)フロンガスのC-F伸縮援動モードの波長を 含む赤外線を発生する赤外線光線と、

前紀光源からの赤外線が照射され、フロンガス を含む波測定ガスが流過されるサンアルセルと、

前記光源からの赤外線が照射され、フロンガスのCーF伸縮援動モードの波長の光を吸収しない比較用ガスを封入した比較セルと、

サンアルセルと比較セルとをそれぞれ過過した 赤外線の強度を検出する検出手段と、 前記光調から前記検出手段の光経路の途中に介在され、フロンガスのCード伸縮援動モードの波 長の光のみを通過させる光選択通過手段とを含む ことを特徴とするフロンガス濃度検出装置。

(3)前記検出手段は、

変位可能な仕切部材によって相互に気密に形成される2つの部屋を有し、一方の部屋には、サンブルセルを優た赤外線が照射され、フロンガスのCード伸縮援動モードの波具の光を吸収するガスが充壌され、他方の部屋には、比較セルを経た赤外線が照射され、フロンガスのCード伸縮援動モードの波長の光を吸収しないガスが充壌される、そのようなケーシングと、

前記赤外線を断続して、このケーシングに照射 するチョッパと、

仕切部材の変位を検出して電気信号を導出する 手段とを含むことを特徴とする特許額求の範囲第 2 項記載のフロンガス濃度検出装置。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、フロンガスの濃度を検出するための 方法および装置に関し、特に、たとえばPPMオーダの低濃度のフロンガス濃度を検出するための 方法および装置に関する。

従来の技術

フロンガスの過度の検出は、たとえば都市ガスの幹級運管の建設時に、地中に埋設された導管内にフロンガスを混入した経常(フロンガス過度的 0・2%)を圧入し、地中に検出孔を規削してフロンガスの涸池を検出して気密試験を行つている。したがつて低温度のフロンガスを個便に検出することができ、しかも他のガスによつて誤検出を生じることなく、選択性が優れていることが望まれる。

典型的な先行技術は第6団に示されている。この先行技術では、電気と一タ1によつてたとえば 約800℃の高温度に加熱される白金電価2を隔 極として正電位を印加し、この近くに陰価3を配 置しこの陰価3に負電位を与える。陽価2と陰価 3との間にフロンガスがあると、陽イオンの飲料

く、したがつてイオン電流は減少する。このイオン電流は減少する。このイオン電流は減少する。このイイの、 速度が低いときには、その、決定に比例する。したがつてガスクロマトブラフのカラムの出口をここの セル4に接続することによって、カラムから、液 してきたキャリアガス中の観電子性ガスの、濃度を 刻々と知ることができる。このような構成は、ガ スクロマトブラフ・エレクトロン・キャアチャ・ デイテクタと呼ばれている。

このような第7回に示す先行技術では、ガスクロマトブラフを必要とし、また放射性何位元素を使用するので、法単性もあり、このような装置を可頒型に構成することは実難には、不可能である。

発明が解決すべき課題

本発明の目的は、低速度のフロンガスの適度を、 他のガスによつて誤検出を生じることなく、また 簡便な情成で実現することができるようにフロン ガス濃度検出方法および装置を提供することであ

**悪蔑を解決するための手段** 

が急激に増大し、電流が大幅に増加する。

このような第6図に示されている先行技術では、 フロンガスだけでなく、その他のハロゲン化物および炭化水素類などによつても、陽極2と陰極3 との間に流れる電流が変化する。

したがつてフロンガスのみの濃度を高精度に別 定することができないという問題がある。

本発明は、フロンガスを含む被源定ガスが流過 されるサンアルセルと、

フロンガスのC - F 伸縮援動モードの被長を含む赤外線を吸収しないガスを封入した比較セルとに、前記赤外線を照射し、

サンアルセルと比較セルとをそれぞれ過過した 育記赤外根の強度に基づいてフロンガス濃度を検 出することを特徴とするフロンガス濃度検出方法 である。

また本発明は、フロンガスのC.一下伸縮張動モードの波及を含む赤外線を発生する赤外線光線と、 前記光線からの赤外線が照射され、フロンガス を含む波瀾定ガスが流過されるサンブルセルと、

前記光源からの赤外線が照射され、フロンガスのCード神稲最勤モードの波長の光を吸収しない 比較用ガスを封入した比較セルと、

サンプルセルと比較セルとをそれぞれ通過した 赤外線の強度を検出する検出手段と、

前記光源から前記検出手段の光経路の途中に介在され、フロンガスのC-F体路級数モードの波

長の光のみを通過させる光選択通過手段とを含む ことを特徴とするフロンガス濃度検出装置である。 また本発明の前記検出手段の一例は、

変位可能な仕切部材によって相互に気密に形成される2つの部屋を有し、一方の部屋には、サンブルセルを経た赤外線が照射され、フロンガスのCード伸縮展動モードの波長の光を吸収する最近は、比較セルを経た赤外線が照射され、フロンガスのCード伸縮張動モードの波長の光を吸収しないガスが充填される、そのようなケーシングと、

前記赤外線を断線して、このケーシングに照射 するチョッパと、

仕切部材の変位を検出して電気信号を導出する 手段とを含むことを特徴とする。

作: 用

. .

. : .

本発明に従えば、フロンガスを含む波湖定ガスが流過するサンプルセルに、フロンガスのIC ード 仲間援動モードの波長を有する赤外線が照射される。この波長は約900~1200cm <sup>21</sup>である。

赤外線光源11はフロンガスのC-F伸縮援動モ 一ドの波具を含む赤外線を発生し、この発生する プロンガスのIC 一下伸縮振動モードの波長は、た とえば900~1200cm」であり、その最大 スペクトル強度は約900cm~で得られる。こ の赤外線光源11からの赤外線は、フイルタ12 に導かれる。このフイルタ12は、プロンガスの C-F仲植版動モードの波長のみを通過させる。 フィルタ12からの光は、たとえば岩塩などの赤 外報の造光性材料から成るサンプルセル13と、 赤外線の通光性材料から成る比較セル14とに照 射される。サンアルセル13内には、フロンガス を含む放測定ガスが入口15から導入され、出口 16から排出される。比較セル14内には、赤外 は、特にフロンガスのC-F伸縮振動モードの波 民の光を吸収しないガス、たとえばNi, COi. HiO、COi、COなどのガスを封入しておく。 サンプルセル13を通過した赤外腺および比較セ ル14を通過した赤外線の各強度は、検出手段1 7によって検出される。

このようなフロンガスのC-F伸縮振動モードの波長はフロンガスによつて選択的に吸収され、その他のガス、たとえばNェ、Oェ、Hェ〇、COェ、CO、フロンガス以外のハロゲン化物、および炭化水素類などによつては吸収されない。

実施例

第1回は本苑明の一実施例のブロック図である。

医氯化甲酚 化二氯化甲酚二氯化甲酚

第2回は検出手段17の具体的な構成を示す断 面図である。たとえば岩塩などの赤外線の遮光性 材料と赤外線の不透光性材料から成り、これを固 転することにより、サンプルセル13および比較 セル14を通過した赤外線を断続するチョツバ2 3 がおり、この後に、赤外線の進光性材料から成 るケーシング18があり、その内には可挽性を有 する関状の仕切部材19が固定されており、これ によって気密の部屋20、21がそれぞれ形成さ れる。一方の部屋20はサンプルセル13を通過 してきた赤外線が照射される。もう1つの部屋 2 1には、比較セル14を通過した赤外線が照射さ れる。前記一方の部屋20には、サンブルセル1 3に導かれる波瀾定ガスに含まれる濃度を検出す べきフロンガスと国一租成のフロンガスが充填さ れる。他方の部屋21には、比較セル14に充填 されている前述のN2などのように赤外線を吸収 しないガスが充填される。仕切部材19は部屋2 0、21の圧力に応じて第2回の上下に変位可能 である。この仕切部材19の変位は、たとえば重 ゲージなどのような検出業子 2 2 によって電気的に検出され、その仕切部村 1 9 の変位量は電気信号として運出される。検出業子 2 2 の出力は、 第 1 図に示される処理回路 2 7 に与えられ、これによって表示手段 2 8 には被測定ガス中のフロンガスの濃度が表示される。チョツバ 2 3 は、 遮光性材料から成る円板 2 4 に透孔 2 5 が形成され、 軸 4 2 6 のまわりに回転駆動される。

第3回は、セル13、14個から見たチョッパ 23の正面図である。透孔25は周方向に180 度ずれて形成されている。

動作中、サンアルセル13の入口15からフロンガスを含む被測定ガスが供給されると、そのフロンガスは濃度に応じて赤外線を吸収し、これによって検出手段17の一方の部屋20には、残余の赤外線が照射される。

比較セル14を通過する赤外線は、その強度が 弱められることなく、検出手段17の他方の部屋 21に与えられる。前記一方の部屋20内には、 前述のようにフロンガスが充填されており、した

第4回は、本件発明者のPTIR分光度計(
フーリエ変換型赤外分光光度計)の実験結果を示すグラフである。被額定ガスはフロンガス100
PPm含むN、ガスである。吸光度ンガなわちへ
ペクトル強度のピーク P1は、フロンカ 2ので
下伸縄援動モードの最大スペピーク p 2 で 存在で
る。さらにまたこのする。これらのはーク P
3、 p 4 などが存在する。これらのはピーク P
9 は、フロン12 が存在のは長であって、
P 4は、プロン12 が 3、 P 4 などが 4 ないことが確認される。

本発明に従えば、好ましくは、最大スペクトル強度を有する波長のピークp1を検出することによって、そのスペクトル強度に対応するフロンの議度を検出することができるけれども、その他のピークp2,p3,p4などのスペクトル強度を検出し、そのスペクトル強度に対応するフロンガスの進度を検出するようにしてもよい。

第5回は、第4回に示される実験のペースライ

比較セル14および前記他方の部屋21を設けることによって、検出手段17では、赤外線の強度の比を検出することができ、そのため、赤外線光源11からの赤外線の強度に依存することなくプロンガスの濃度に対応した電気信号を、検出架子22から得ることが可能である。

ン、すなわちスペクトル強度が小さい状態におけるスペクトル強度の拡大図である。ノイズ成分Aに比べて、フロンガスの浪度に対応する波形Bを大きくすることによって、低濃度のフロンガス濃度を高精度で検出することができる。フロンガス濃度を高精度で検出するには、サンプルセル1314をサンプルを発展している。サンガスはように長くする低度状に長く情度してもようにしてもよい。

本発明の他の実施例としてフイルタ12はセル13、14と検出手段17との間に介在されていてもよい。また赤外線光源11はC-F神磁像動モードの波長、すなわち約900~1200 cm の赤外光を放射する構成を有していてフイルタ12を省 してもよく、あるいはまた検出する 扱17はこのような赤外線の強度のみを検出する ように構成されていてもよい。またフイルタ12

# 特開平2-124448 (5)

に代えて、分光器によつてフロンガスのC - F 伸 間 振動モードの 波長のみを 取出すようにして もよい。

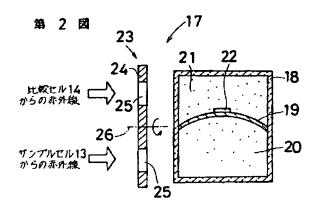
## 発明の効果

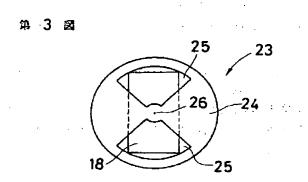
以上のように本発明によれば、フロンガス濃度をその他のガスの濃度に湿影響されることなく高精度で検出することができ、しかも構成が簡単であり可機型となるように構成することが可能である。

### 4、図面の簡単な説明

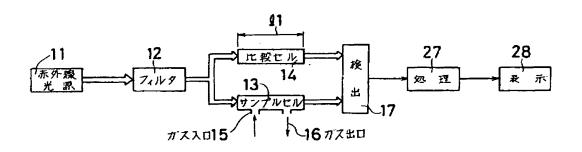
第1回は本発明の一実施例の全体のプロック図、 第2回は検出手段17の具体的な構成を示す断面図、第3回はチョッパ23の正面図、第4回および第5回は本件発明者のFTIR分光光度計の実験結果を示すグラフ、第6回は先行技術の断面図、第7回は他の先行技術の断面図である。

1 1 … 赤外線光源、1 2 … フイルタ、1 3 … サンプルセル、1 4 … 比較セル、1 7 … 検出手段、2 3 … チョツバ、2 7 … 処理手段、2 8 … 表示手段

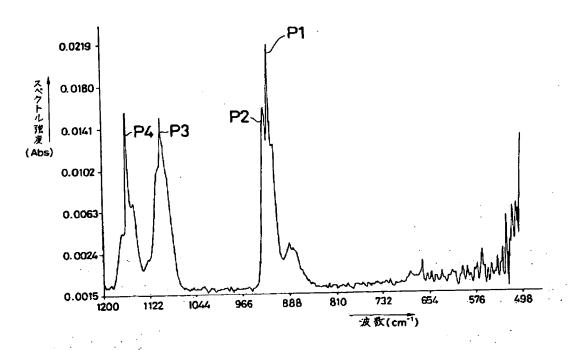




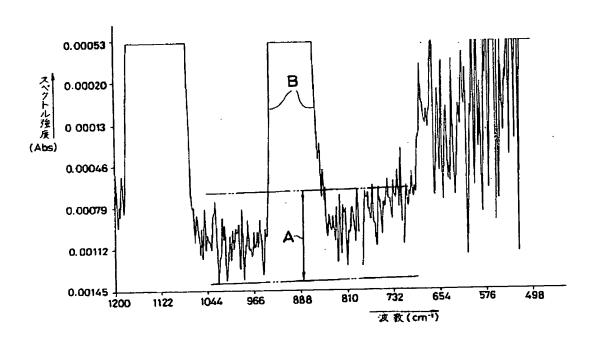
#### 第 1 図



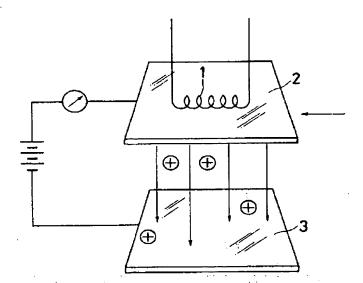
窜 4 図



館 5 図



第 6 図



第 7 図

